

# 月刊OPTRONICS 特集予定表

■創刊:1981年12月 ■判型:A4変形(幅280mm×210mm) ■発行部数:12,000部 ■発行:株式会社オプトロニクス社

年	月号	特集	配布予定	申込締切日	原稿締切日	発刊日	
2021年	5月号	ディスプレイ・半導体における レーザーアニーリング技術の発展	 レーザーEXPO/レンズ設計・製造展/ 赤外・紫外応用技術展/産業用カメラ展/ 宇宙・天文光学EXPO/ ポジショニングEXPO	光・レーザー関西2021 <特設>光・画像計測ゾーン 使えるセンサ技術展2021	4月5日	4月10日	4月末日
	6月号	ポストコロナ時代の紫外線技術 		光とレーザーの科学技術フェア2021 紫外線フェア ● インターオプト2021	5月5日	5月10日	5月末日
	7月号	赤外線技術 		光・レーザー関西2021 <特設>光・画像計測ゾーン 使えるセンサ技術展2021	6月5日	6月10日	6月末日
	8月号	分光計測技術 		光とレーザーの科学技術フェア 2021 分光フェア	7月5日	7月10日	7月末日
	9月号	注目の量子・光技術		光とレーザーの科学技術フェア 2021 レーザー科学技術フェア	8月5日	8月10日	8月末日
	10月号	テラヘルツ技術の最前線			9月5日	9月10日	9月末日
	11月号	光学薄膜と光学機器の新展開		光とレーザーの 科学技術フェア 2021 赤外線フェア/分光フェア/光学薄膜フェア/ 紫外線フェア/オプティクスフェア/ レーザー科学技術フェア/ 可視光・次世代レーザー応用ゾーン	10月5日	10月10日	10月末日
	12月号	先進イメージング技術とその応用		● SEMICON Japan 2021 ● 国際画像機器展2021	11月5日	11月10日	11月末日
2022年	1月号	パワーレーザーとその応用 			12月5日	12月10日	12月末日
	2月号	光学材料の新展開		● センサエキスポジャパン2022	1月5日	1月10日	1月末日
	3月号	シリコンフォトニクスと光通信			2月5日	2月10日	2月末日
	4月号	レーザー加工とプロセス	 レーザーEXPO/レンズ設計・製造展/ 赤外・紫外応用技術展/産業用カメラ展/ 宇宙・天文光学EXPO/ポジショニングEXPO		3月5日	3月10日	3月末日

■ OPIE '21(6/30~7/2 パシフィコ横浜) ■ 光・レーザー関西2021/使えるセンサ技術展2021(7/20~21マイドームおおさか) ■ 光とレーザーの科学技術フェア2021(11/17~19 東京都立産業貿易センター 浜松町館)